非平衡载流子

复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

June 11, 2015

Contents

1	非平衡载流子的注入与复合		
	1.1	载流子	2
	1.2	非平衡载流子	2
	1.3	准平衡态和准费米能级	3
2	2 复合理论		4
	2.1	复合方式	4
	2.2	直接复合	4
	2.3	间接复合	4
3	陷阱效应		5
4	4 载流子扩散		
5	5 其他内容		

1 非平衡载流子的注入与复合

1.1 载流子

- 载流子产生率G(generation) 载流子复合率R(recombination)
- 平衡态 $G_0 = R_0$ 热平衡下 $G_{n0} = G_{p0} = R_{n0} = R_{p0}$

1.2 非平衡载流子

- 非简并半导体处于平衡态 $n_0p_0=N_vN_eexp\left(-rac{E_g}{k_BT}
 ight)=n_i^2$
- **非平衡状态** 对半导体施加外界作用,使半导体处于与热平衡状态偏离的状态。在非平衡状态下,载流子浓度比平衡状态多出一部分 $(\Delta n = \Delta p)$
- **小注入** 对于n型半导体, $\Delta n << n_0, \Delta p >> p_0$ (小注入) $\Delta n > n_0, \Delta p >> p_0$ (大注入)
- 光注入引起的附加电导率 $\Delta \sigma = \Delta n q \mu_n + \Delta p q \mu_p = \Delta p q (\mu_n + \mu_p)$
- 复合率P 单位时间内的净复合消失掉的电子一空穴对数目。

$$\frac{d\Delta p(t)}{dt} = -P\Delta p(t) \Longrightarrow \Delta p(t) = \Delta p_0 e^{(-Pt)}$$

$$\Rightarrow P = 1/\tau \quad \Delta p(t) = \Delta p_0 e^{(-t/\tau)}$$

非平衡载流子的平均寿命
$$ar{t}=rac{\displaystyle\int_0^\infty t d\Delta p(t)}{\displaystyle\int_0^\infty d\Delta p(t)}= au$$
 其中 $\Delta p(au)=rac{\Delta p_0}{e}$

1.3 准平衡态和准费米能级

$$ullet$$
 电子子系统与晶格平衡 $ightarrow$ E_F^n $ightarrow$ $ightarrow$

• 非平衡时没有统一 E_F

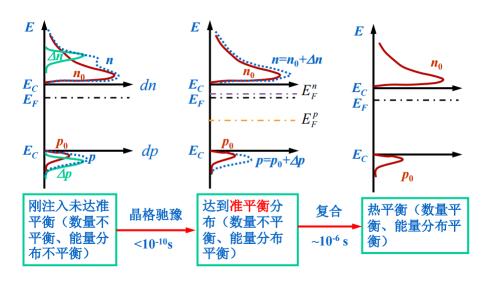


Figure 1: 非平衡状态的费米能级

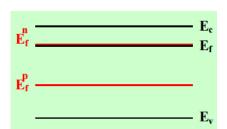
$$n = n_0 + \Delta n = N_c exp\left(-\frac{E_c - E_f^n}{k_B T}\right) = n_0 exp\left(\frac{E_f^n - E_f}{k_B T}\right)$$

$$p = p_0 + \Delta p = N_v exp\left(-\frac{E_f^p - E_v}{k_B T}\right) = p_0 exp\left(\frac{E_f - E_f^p}{k_B T}\right)$$

$$np = n_i^2 exp\left(-\frac{E_f^n - E_f^p}{k_B T}\right)$$

• n型 半 导 体 中 , E_F^n 与 E_F 很 接 近 , mE_F^p 与 E_F 可以有显著差别,

 $E_F^n - E_F^p$ 反映了系统偏移热平衡的程度



2 复合理论

2.1 复合方式

- 按能量交换方式分,分为 辐射复合(光子复合(E-光子)) 与非辐射复合(声子复合(E-声子),俄歇复合(E-电子))
- 按复合过程分,分为直接复合与间接复合

2.2 直接复合

- 导带电子直接落入价带的空状态
- 复合率 $R \propto np$, 令R = rnp, 其中r为电子-空穴复合几率, 只与T有关
- 产生率 $G = G_0$,只与T有关
- 热平衡时, $G = G_0 = R_0 = rn_0p_0 = rn_i^2$
- 净复合率 $U_d = R G = r(np n_i^2) = r(n_0 + r_0)\Delta p + r\Delta p^2 = r\Delta p(n_0 + p_0 + \Delta p)$
- 又由 $U_d=\Delta p/\tau$,得 $\tau=\frac{1}{r(n_0+p_0+\Delta_p)}$ 小注入时, $(n_0+p_0)>>\Delta p$, $\tau=\frac{1}{r(n_0+p_0)}$ 又如果是n型半导体, $n_0>>p_0$, $\tau=\frac{1}{rn_0}$

2.3 间接复合

• 间接复合的四个基本过程

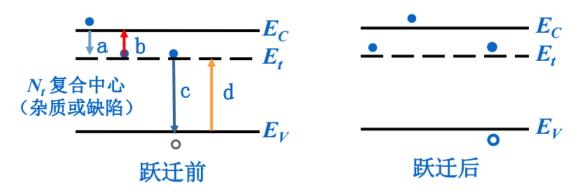


Figure 3: 间接复合的四个基本过程

- 甲:复合中心从导带得到电子 电子俘获率= $r_n n(N_t n_t)$
- Z:导带从复合中心得到电子 电子发射率= $s_n n_t$

- 丙:价带从复合中心得到电子 空穴俘获率= $r_p p n_t$
- 丁:复合中心从价带得到电子 空穴发射率= $s_+(N_t n_t)$
- 稳态时,满足 E_t 上的电子书 n_t 不变 a+d=b+c,复合率U=a-b=c-d
- *s*_,*s*+均为常数,可用平衡时参数求得
- 热平衡时,

$$a = b, c = d$$

$$s_{-}n_{t} = r_{n}n_{0}(N_{t} - n_{t}), n_{t} = \frac{N_{t}}{1 + exp\left(-\frac{E_{t} - E_{F}}{k_{B}T}\right)}$$

$$\therefore s_{-} = r_{n}n_{1}, n_{1} = N_{C}exp\left(-\frac{E_{C} - E_{t}}{k_{B}T}\right)$$

$$s_{+} = r_{p}p_{1}, p_{1} = N_{V}exp\left(-\frac{E_{t} - E_{V}}{k_{B}T}\right)$$
代入稳态条件 $a + d = b + c$, 得
$$n_{t} = N_{t}\frac{r_{n}n + r_{p}p_{1}}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})}, \quad U = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(np - n_{i}^{2})}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})}$$



Figure 4: 费米能级与掺杂的关系

3 陷阱效应

杂质能级能显著俘获并收容一种过剩载流子

• 此时 $\Delta p = \Delta n + \Delta n_t$,其中 Δn_t 为过剩载流子引起的中心上电子改变量

• 陷阱的作用: 增加少子寿命

• 有效的陷阱: ΔN_t 较低的情况下, $\Delta n_t >> \Delta n_t$

• 成为陷阱的条件: $\Delta n_t = N_t \frac{n_1}{(n_0+n_1)^2} \Delta n$

载流子扩散 4

- 若载流子分布存在浓度梯度,则产生扩散流
- 扩散流公式 $\left\{ egin{aligned} J_n = -D_n
 abla n \ & \ J_p = -D_p
 abla p \end{aligned}
 ight.$

- 一维稳定扩散
 - 稳定状态:积累速率A = 净复合速率 U_d

-
$$p=p_0+\Delta p$$
, p_0 是常数, $j=-D_p\frac{d_{\Delta p}}{dx}$
$$A=-\nabla\cdot j=D_p\frac{d^2\Delta p}{dx^2}, U_d=\frac{\Delta p}{\tau}$$

得到微分方程 $D_p \frac{d^2 \Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau}$

通解为 $\Delta p(x) = A \cdot e^{-\frac{x}{L_p}} + B \cdot e^{-\frac{x}{L_p}}$, 其中 $L_p = \sqrt{D_p \tau}$,为扩散长度

- 代入边界条件
$$\begin{cases} \lim_{x \to \infty} \Delta p = 0 \to B = 0 \\ \lim_{x \to 0} \Delta p = (\Delta p)_0 \to A = (\Delta p)_0 \end{cases}$$
- ∴ $\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \cdot e^{-\frac{x}{L_p}}$

$$- \therefore \Delta p(x) = (\Delta p)_0 \cdot e^{-\frac{x}{L_p}}$$

5 其他内容

- 爱因斯坦关系(扩散系数与迁移率的关系) $D = \frac{kT}{e}\mu$ 成立条件:平衡,非简并
- 双极扩散:两种载流子扩散和漂移运动的差异,会使电场分布发生一定的变化,电场的变化可通过漂移影响两种载流子的运动,并使两种过剩载流子保持同步,不过当两种载流子数量相差悬殊的情况下,电场分布的变化对于少子运动产生的影响可以忽略不计。
- 丹倍效应:由双极扩散中,由于两种载流子的扩散系数不同,在有过剩载流子时,样品中将存在电场,称为丹倍电场,该电场在光照表面和背面建立电势差,称为丹倍电势差,这种效应即丹倍效应。

来源: 电子与空穴不同步, 电子比空穴快

作用: 降低电子扩散,加速空穴扩散